

複数ノズルを配置した風洞内傘状噴霧流の特性解析

Characterization of Spray Flow in Rectangular Duct with Several Hollow Cone Nozzles

井上正憲	吉田隆紀	青木秀之	丹野庄二	三浦隆利
(Masanori INOUE)	(Takanori YOSHIDA)	(Hideyuki AOKI)	(Shoji TANNO)	(Takatoshi MIURA)
高砂熱学工業	高砂熱学工業	東北大学	東北大学	東北大学
(Takasago Thermal Eng.)	(Takasago Thermal Eng	g.) (Tohoku Univ.)	(Tohoku Univ.)	(Tohoku Univ.)

The conical spray flow characteristics was studied by numerical and experimental methods. Four hollow cone nozzles were placed 200mm apart in the rectangular duct. The primary water droplet velocity distribution was the range from 13 to 25m/s and size distribution was $5-140 \mu$ m at 10mm lower the nozzle position. Distributions of air velocity, droplets size and droplet mass flux were measured on the several cross sections at 200-1000mm lower the nozzle position. Flow patterns and size distributions of droplets in rectangular duct were measured with Phase Doppler Anemometer (PDA). Numerical simulation of flow pattern and droplet trajectory was also performed by $k \epsilon$ turbulence model and Lagrangian method, respectively calculated results were compared with experimental ones. As the results of analysis, the calculated results were coincided with experimental ones on distribution of air velocity, droplets size and droplet mass flux. Air was violently induced by spray in the direction of axis of nozzle and thereby smaller droplets were deviated from original path. The distribution of droplet mass flux was similar to air velocity pattern. The smaller droplets consisted of large mass flux in the direction of axis of nozzle.

Key Words : Conical spray, , Phase Doppler anemometer ,Water droplet, Numerical simulation, Lagrangian method, Air cleaner, Clean room

1. 緒論

近年,半導体やハードディスクなどの電子部品製 造用クリーンルームでは,雰囲気中のガス状汚染物 質による化学汚染が品質や歩留まりに影響を与える と言われている.このためクリーンルーム雰囲気の 浄化方法に関する検討が盛んに行われている.その 対策のひとつとして,エアーワッシャによる取入れ 外気の浄化^{(1)~(1)}が行われている.さらに,エアーワ ッシャの気液接触効率を向上させ高い除去効率を得 る目的で噴霧する液滴径を小さくしたり,吸収液に 清浄水を用いることにより処理空気の2次汚染を防 止しようとする試みもなされている.本研究では, 微細液滴噴霧によるエアーワッシャシステムの特性 解析を行う際の基礎データを収集するために,複数 ノズルを設置した微細液滴噴霧風洞内の流動特性や 液滴径分布などについて数値解析^{(4)~(5)}および実験 的手法⁽⁰⁾を用いて調べた.

2. 解析および測定対象

実機サイズのエアーワッシャシステムでは装置内 に多数の噴霧ノズルを配置している.この様な装置 の噴霧流では隣接するノズル間の相互作用も生じ複 雑な特性を示すと考えられる.本研究では図1に示 すような断面寸法400×400mmの矩形風洞内に4 個のHollow Cone型ノズルを200mmピッチで配置 した場合の噴霧流を解析対象とした.噴霧方向は気 流方向と同じとし,噴霧液滴には実機と同様に水を 用いた.実験装置では風洞空間の1/2(断面寸法400 ×200mm)を測定範囲とした.また,数値解析では 風洞空間の1/4(断面寸法200×200mm)を解析範囲

原稿受付: 1999年4月24日



Fig.1 Configuration of test section

とした.数値解析は三次元直交座標系で行い,計算 格子数は風洞断面(XY面)で21×21,流れ方向(Z軸) で81とした.

3. 数值解析方法

風洞内の気流については $k - \epsilon 2$ 方程式乱流モデ ルにより計算した.三次元直交座標系における定常 流動場の連続の式,運動方程式および k, ϵ の保存式 は式(1)で示される.

$$\frac{\partial}{\partial x}(\rho U \phi) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho V \phi) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho W \phi)$$
$$= \frac{\partial}{\partial x}(\Gamma_{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial x}) + \frac{\partial}{\partial y}(\Gamma_{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial y}) + \frac{\partial}{\partial z}(\Gamma_{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial z}) + S_{\phi} + S_{d\phi}$$
(1)

ここで, Γ_o, S_oは各従属変数 φの乱流拡散係数お よびソース項である. S_{do}は気流と液滴の相互作用 を表すソース項である. また, 解法アルゴリズムに は SIMPLE 法を用いた.

噴霧流についてはラグランジェ法を用いて計算した. ラグランジェ法は気流中を運動する単一粒子の 運動方程式を解くことで粒子速度および位置を求め る手法であり,解析では合計70000個の液滴につい て計算した. 解析における噴霧液滴の初期速度,噴 霧角度,粒子径分布および噴霧量等の条件は事前に 行った単一ノズルの測定結果に基づいて決定した. なお,噴霧流の解析においては液滴間の相互作用や 液滴の分裂・合体^{(7)~(10)}に関しては考慮していない.

図2に液滴の飛跡計算における噴霧液滴の初期分 散モデルを示す.このモデルはノズル中心より液滴 を射出させ、この時各液滴に対して射出時の初期速 度および射出方向を与えるものである.液滴射出時 の初期速度は20m/sとし平均噴霧角は鉛直方向より 40°,噴霧角の広がりは標準偏差5°の正規分布で 与えた.さらに周方向の射出角度については一様乱



Fig.2 Initial droplet dissipation



Fig.3 Droplet size distribution

able	1	Classification	of	droplet	on	numerical

simulat		
Classified droplet diameter [μm]	Ratio of weight [-]	Ratio of droplet number [-]
10	7.89×10^{-3}	6.35×10 ⁻¹
30	6.53×10^{-2}	1.95×10^{-1}
50	1.34×10^{-1}	8.63×10 ⁻¹
70	1.79×10^{-1}	4.20×10^{-2}
90	2.01×10^{-1}	2.22×10^{-2}
110	2.08×10^{-1}	1.26×10^{-2}
130	2.06×10^{-1}	7.54×10^{-3}

spray water flow rate : 0.124[l/(min · nozzle)]

数で与えた. 液滴径分布は事前測定結果をもとに図 3に示す対数正規分布で与え,10~130μmの範囲 で7粒径を代表液滴径として計算を行った.表1に 代表液滴径,液滴重量割合および液滴個数割合を示 す.ノズル1個当たりの噴霧量は実測値に基づき



Fig.4 Schematic diagram of experimental apparatus

0.124 //min とした.また,液滴の飛跡計算において 計算領域の境界面に達した液滴の処理は,①壁面に 到達した場合は壁面付着するものとして計算対象か ら除外し,壁面での跳ね返りは無いものとする,② 風洞のXおよびY軸対称面となる境界に到達した場 合は,面対称でノズルが設置されていることを考慮 して,境界面に対して面対称となる速度成分を持っ た液滴が計算領域に入って来ると仮定した.

数値解析では初めに粒子を含まない流れ場につい て計算し,次にその流れ場における液滴の運動方程 式を解き液滴飛跡の計算を行う.飛跡計算では PSI セルモデル⁽¹¹⁾を用いて式(1)中の*S*_{do}を各セル毎に算 出する.次にその*S*_{do}を気流の支配方程式に組み込 んで流れ場の計算を再度行う.これらの過程を繰り 返し,流れ場の計算結果が前回値と同様ならば,収 束と見なして計算を終了する.

4. 実験方法

実験装置の概要を図4に示す.試験風洞は断面サ イズ400×400mmで、ノズル位置より下方1300mm を噴霧空間とし最下流側には整流と噴霧液滴の除去 を兼ねた網目状のマットを積層している.また、こ の試験風洞全体は X-Y トラバース装置上に載せら れ、X-Y 方向の任意位置への水平移動が可能となっ ている.

実験条件を表1に示す.実験時の風洞入口側の空 気速度は2m/sに設定し、ノズル噴霧方向は気流と同 方向とした.使用したノズルは1流体ノズルで噴霧 圧力は8.8×10⁵Pa(9.0kg/cm²)である.噴霧流体とし ては水道水を使用し、高圧ポンプ(丸山製作所製、

Table1 Experimental condition

Duct size[mm]	$400^W\!\times\!400^D\!\times\!2150^H$		
Mean air velocity[m/	/s] 2.0		
Air temperature [$^{\circ}$ C]	13~20		
Air humidity[%RH]	$70{\sim}85$		
Nozzle type	Hollow cone type $\times 4$		
8.8×10 ⁵ [Pa], 0.124×4 [l/min]			



Fig.5 Relationship between spray penetration and droplet size

0.75kW)により所定圧力にまで加圧後,耐圧チュー ブにてノズルに供給している.また,実験時には室 内湿度が 70%RH 以上になるまで装置の予備運転を 行い,液滴の蒸発量が少なくなるように配慮した.

液滴速度,液滴径の測定はレーザドップラー式粒 子計測器 (Aerometrics 製, Phase Doppler Anemometer, 以下 PDA と記す)を用いた. PDA の光学系は、ト ランスミッタレンズ、レシーバレンズ共に焦点距離 500mm のものを用い、トランスミッタ軸から 30° 方向の前方散乱光を受光した. このときの測定体積 の最小径は 252 μ m であった.

PDA による測定はノズル設置面の下流側 200~ 1000mm 間の数カ所の水平断面について行った.測 定の際には,風洞側面に必要最小限の小孔を設けレ ーザビームを通過させることにより,風洞周囲から の空気流入による風洞内気流の変化を少なくした. また,レンズ系の位置は固定とし X-Y トラバース装 置に載せた試験風洞全体を水平移動させることによ り風洞断面内の分布を測定した.

風洞内の噴霧流束の測定は,風洞内にサンプリン グノズルを気流に対向させて配置した.サンプリン

微粒化 Vol.9, No.26 (2000)

グノズルは風洞内気流に影響を与えないように,内 径 5.6mm のステンレス細管(先端テーパー加工,肉 厚 0.89mm)を用いた.このサンプリングノズルを 順次測定位置に移動させることにより風洞内の噴霧 流束分布を測定した.空気と共にサンプリングされ た液滴は液溜めボトルに蓄積され,一定時間サンプ リングした後の液重量の増加を計量した.通常,液 滴のサンプリングには等速吸引が理想的であるが, 噴霧による風洞内の気流の乱れにより正確な等速吸 引は困難である.したがって,測定点における平均 空気速度で吸引を行い,式(2)により噴霧流束 ϕ_p を求めた.式(2)中の w,はサンプリング時間内に測定 位置で吸引した総液滴重量[kg], V,は総吸引空気量 [m³], v_aは測定点での平均空気速度[m/h]である.

$$\Phi_p = (w_t / V_t) \cdot v_a \tag{2}$$

w_t: 測定位置でサンプリングした総液滴量[kg]
V_t: 測定位置でサンプリングした総空気量[m³]
v_a: 測定位置の平均空気速度[m/h]

5. 解析結果

5.1 空気速度分布

噴霧風洞内での空気速度分布の測定では、風速計 のプローブ等の挿入による直接測定が極めて困難で ある.そこで、PDAによる液滴速度の測定結果をも とに空気速度分布を推定した.液滴(球形粒子と仮 定)の運動方程式(12)を解いて求めた貫通距離と液滴 速度の関係は図5に示される.本研究では、貫通距 離が 200mm の時点で無視できる程度に初速が緩和 される 60µm 以下の液滴の平均速度を空気速度と ほぼ同等と見なした.後述するが,噴霧風洞内での 平均液滴径の分布はノズル軸近傍では小さく、ノズ ル軸から離れた場所では大きくなっている.つまり, 本測定では風洞内の測定場所によって空気流に対す る測定対象液滴の追従性や重力沈降速度が違ってい る. したがって空気速度の推定精度は測定場所によ って異なっている. 60µmの液滴の重力沈降速度は 0.1m/s であり Z 軸方向の風洞内平均空気速度の約 5%となっている.

図6にノズル下流側200mm 断面における垂直方 向の空気速度分布の計算および測定結果を示す。測 定結果は平均化されたノズル周りの測定値を風洞中



Fig.6 Distributions of vertical air velocity at 200mm lower the nozzle position





心点について対称となるものとして風洞断面全体の 分布を表したものである.計算および測定結果とも にノズル中心軸方向への空気誘引により,著しい空 気速度分布が生じている.断面内の最大空気速度は, 計算結果では平均空気速度(約 2m/s)の約 2.2 倍,測 定結果で約 1.9 倍となっている.図7にはノズル下 流側 1000mm までの垂直方向の空気速度分布(風洞 対角線上)の計算および測定結果を示す.計算および 測定結果ともに分布形状は類似しており,下流側に 行くにしたがい分布は緩和されている.

また、ノズルに近いほど測定結果にくらべ計算結 果の空気速度分布が鋭くなる傾向を示す.ノズル中 心軸への空気誘引現象は、ノズル近傍での液滴と空 気の局所的な著しい運動量交換によるもので、圧力 分布の計算結果でもノズル近傍に局所的な負圧の領 域が形成されている.

5. 2 液滴径分布

ノズル下流側 200mm 断面におけるザウター平均 粒子径 D₃₂分布の計算および測定結果を図8に示す. ノズルから噴霧された液滴の運動方向は、ノズル軸 方向への空気誘引により運動量の小さい小粒径液滴 ほど変化する.つまり、誘引される空気に同伴する ことにより液滴軌跡が変化し小粒径の液滴ほどノズ ル軸付近に集まっていることが計算および測定結果 からわかる.ノズル軸付近のザウター平均粒子径は ノズル下流側 200mm で約 20~30 µ m,風洞中央部 では約 110~120 µ m となっており、計算と測定結 果は良く一致している.

図9にはノズル下流側 1000mm までの各風洞断 面のザウター平均粒子径分布(風洞対角線上)を示す. 測定結果でのノズル軸付近のザウター平均粒子径は 下流側ほど大きくなっている.一方,計算結果では 分布が緩和されているものの,ノズル軸付近のザウ ター平均粒子径の変化は少ない.この理由は,実験 においては液滴の蒸発や合体による小径液滴の消失 があるが,計算モデルにおいてはこのような現象を 考慮していないこと,および液滴の拡散による影響 が考えられる.

5.3 噴霧流束分布

ノズル下流側 300mm 断面における噴霧流束の計 算および測定結果を図10に示す.測定結果は式(2) によって求めた噴霧流束 のpである.噴霧流束はノズ ル軸付近が高く,空気速度分布と類似したパターン となっている.つまり,ノズル軸付近では小粒径の



Fig.8 Distributions of Sauter's mean diameter at 200mm lower the nozzle position







Fig.10 Distribution of droplet mass flux at 300mm lower the nozzle position



Fig.11 Profiles of droplet mass flux on a diagonal axis

噴霧流束が極めて高くなっていることがわかる.また,図11にはノズル下流側1000mmまでの噴霧流 束分布(風洞対角線上)を示す.計算および測定結果 とも下流側ほど噴霧流束分布は緩和されており,小 粒径液滴がノズル軸付近から周囲へ拡散しているも のと推定される.

また,噴霧流束分布の形状はどの2断面において も風洞中央部付近の流束が風洞隅部よりも高くなる 傾向を示している.風洞中央部付近には,隣接する ノズル群から噴霧された慣性力の大きい大粒径液滴 が混在する.さらに,風洞内の空気流および噴霧流 は風洞壁面近傍の速度境界層の発達により風洞中心 軸方向に偏る傾向を示している.このため,風洞中 央部付近の噴霧流束が全体的に上昇している.計算 では、ノズル配置の対称性を考慮した上で,隣接ノ ズルから噴霧された液滴がすべて透過してくるもの と仮定したが,計算と測定結果は比較的近い傾向を 示した.

6. 考察

複数ノズルを配置した矩形風洞内の噴霧流は,隣 接ノズルや壁面の影響を受け,その流動特性は複雑 なものとなっている.空気速度(Z軸方向)・液滴径・ 噴霧流束分布については5章で述べた通りであり, 計算と測定結果はほぼ一致している.

ここでは、噴霧流内の各代表液滴径毎の挙動について液滴軌跡の計算結果をもとに考察する.計算を行った液滴数は各代表液滴径について 10000 個であり、それぞれの液滴軌跡の計算データにより任意の XY 断面における液滴の通過位置を調べることができる.図 12 に示すように、任意の XY 断面において X,Y 軸の計算格子で分割された小領域毎に通過した液滴数 n_{ii} を代表液滴径毎に調べた.そして通過



Fig.12 Separated domain by XY calculation grid



Fig.13-1 Distributions of passing particle number($n_{ij}/n_{ij,max}$) on the quarter duct cross section (Z=200mm)



Fig.13-2 Distributions of passing particle number (n_y/n_{ymax}) on the quarter duct cross section (Z=500mm)



Fig.13-3 Distributions of passing particle number(n_{ij}/n_{ijmax}) on the quarter duct cross section (Z=10000mm)

液滴数の最大値 n_{y,max} に対する液滴数比率(n_y/n_{y,max}) を求めた.図 13-1~図 13-3 にノズル下流側 200mm ~1000mm における XY 断面(全断面の 1/4 を表示) の代表液滴径毎の液滴数比率(n_y/n_{y,max})の分布を示す. 図では代表例として 10, 50, 110 μ m の液滴の分布 を示している.なお図中での,ノズル軸の位置は X=Y=-100mm であり,風洞壁面はそれぞれ X= -200mm, Y=-200mm,風洞対象面はそれぞれ X=0mm, Y=0mm である.

10μmの液滴は、ノズル下流側 200mm ではノズ ル軸上付近に集中しているが下流に行くにしたがい 風洞対角方向に拡散している.50μmの液滴につい ても同様に下流側に行くにしたがい風洞対角方向へ 拡散する傾向が見られる.これは図中の風洞対角方 向には流動および圧力分布が対称となっておらず、 空気流の乱れによる小粒径液滴の拡散が生じやすく なっているためだと考えられる.

また、110µmの液滴は慣性力が大きいために緩 和距離が長く、異なった挙動を示す、ノズル下流側 200mm では壁方向に噴霧された液滴は壁と衝突し て消滅し、極端にその数が減少している.一方、風 洞内部方向へ噴霧された液滴はX,Y軸方向の対称軸 (X,Y=0mm)付近へ到達している.この液滴は、ノズ ル配置の対称性を考慮して隣接するノズルから噴霧 された液滴として再度計算領域に入っている. さら に下流側では隣接するノズルから噴霧された液滴の 割合が多くなり, 隣接したノズルの軸を中心とした 環状の分布となる.このように、複数ノズルを配置 した噴霧風洞の流動や液滴挙動は隣接するノズルや 隔壁の影響を受けている. 今回の数値解析では, 液 滴間の相互作用や液滴同士の衝突による合体・分裂 は考慮していないが、その特性を十分に把握できる 結果が得られた.

7. 結論

4 個の Hollow Cone 型ノズルを配置した矩形風洞 内傘状噴霧流の特性解析を行うため, PDA による直 接測定および数値計算を行った結果,以下のことが 明らかになった.

- (1)ラグランジェ法による噴霧流計算で,噴霧液滴の 壁面への衝突による消滅および隣接ノズルからの 噴霧液滴の混入を考慮することにより矩形風洞内 の噴霧流特性を十分に把握できる。
- (2)ノズル下流では、ノズル軸方向に著しい空気誘引

があり局所的に大きな空気速度分布が生じている.

- (3)液滴径の分布は、空気粘性による液滴速度の低下 および空気誘引により小径液滴が気流に随伴され やすいため、ノズル軸付近に小粒径、風洞中央部 付近およびノズル中間位置付近に大粒径の液滴が 集まった分布となっている。
- (4)噴霧流束の分布は、空気速度分布と同様な傾向で、 ノズル軸付近には高流束・高速の小粒径液の流れ が生じている。
- (5)矩形風洞内部に均一に配置された4個のノズル 下流側での小径液滴の拡散は、風洞壁面の影響に よる流動や圧力分布特性によりノズル軸付近から 風洞対角方向に生じやすい傾向を示す。

文献

- (1)松木幹雄,田中宣雄: クリーンルーム内空気中の不純物イオンと その除去方法,沖電気研究開発, 61-3(1994), 71-74.
- (2)飯嶋和明,川嶋昭之,藤井雅則,長谷川勉,秋田州三, 上村次明,富田昇吾,清水利壽:エアワッシャによる大気中ケ さか物質の除去,第15回空気清浄とコンタミネ ージョンコントロール 研究大会予稿集(1997),75-78.
- (3)中島啓之,本田重夫: エアーワッシャの無機成分除去性能の実 態調査,第16回空気清浄とコンタミネーションコントロール研究大会 予稿集(1998), 5-8.
- (4)青木秀之, 丹野庄二, 三浦隆利, 大西恵:実用燃焼炉の三次元噴霧燃焼ジミュレージョン, 日本機械学会論文集(B), 57-538(1991), 226-232.
- (5)古畑朋彦,丹野庄二,三浦隆利:噴霧流解析手法の検 討-ランジェ法とオイラー法の比較-,化学工学論文集, 20-1,(1994),81-88.
- (6)井上正憲,青木秀之,丹野庄二,三浦隆利:風洞内傘 状噴霧流の特性解析,日本機械学会熱工学講演会論文 集,(1998),319-321.
- (7)倉橋俊雄,液体の微粒化技術,アイヒーシー (1995), 67-68.
- (9)Asheim J.P., Kirwan J.E. and Peters J.E. : Modeling of a hollow-cone liquid spray including droplet collisions, J. of Propulsion and Power, 4-5(1988), 391-398.
- (10)隆武強,大塚博行,小保方富夫:レーザート、ッフラー法によるディーセル機関用傘状噴霧流の特性解析,日本機械学会 論文集(B),60-576(1994),2917-2923.
- (11) Crowe C.T., Sharma M.P. and Stock D. E. : The particlesource-in cell(PSI-CELL) model for Gas-Droplet Flows J. Fluid Eng., 99(1977), 325-332.
- (12)高橋幹二:基礎エアロゾル工学,養賢堂(1982), 10-17.



井上正憲 高砂熱学工業㈱ 総合研究所 主査 〒243-0213 厚木市飯山 3150 Tel:046-248-2752 Fax:046-248-2290

E-mail:Masanori_Inoue@tte-net.co.jp

略歴:1982年大分大学工学部エネルギー工学科卒業。同 年高砂熱学工業(株)入社。1999年東北大学工学研究科博 士課程修了。主にクリーンルームシステムおよび空気 浄化技術に関する研究開発に従事。



青木秀之 東北大学大学院工学研究科 化学工学専攻 助教授 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 07

Tel:022-217-7251 Fax:022-217-6165

E-mail:aoki@tranpo.che.tohoku.ac.jp

略歴:1992 年東北大学工学研究科博士課程修了。同年、 東北大学工学部化学工学科助手、同講師を経て、1998 年より現職。主にエネルギープロセスに関する実験・ 解析および環境汚染物質低減に関する研究に従事。



三浦隆利 東北大学大学院工学研究科 化学工学専攻 教授 〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 07 Tel&Fax:022-217-7250

E-mail:miura@tranpo.che.tohoku.ac.jp 略歴:1977 年東北大学工学研究科化学工学専攻博士課 程修了。同年、東北大学工学部化学工学科助手、同助 教授を経て、1990年より現職。主に燃焼を含めた熱プ ロセス機器の実験・理論的解析および省資源化に関す る研究に従事。



吉田隆紀 高砂熱学工業(株) 東京本店 商品統括部 部長 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-6

Tel:03-3259-2855 Fax:03-3259-2856 E-mail:Takanori_Yoshida@tte-net.co.jp 略歴:1973年同志社大学工学研究科修士課程終了。同年 高砂熱学工業㈱入社。海水冷却塔、クリーンルーム技 術・機器に関する研究開発に従事。1999年より現職。



東北大学

環境保全センター 助手

〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 07 Tel:022-217-7529 Fax:022-217-7530

E-mail:tanno@tranpo.che.tohoku.ac.jp

略歴:1988年東北大学学位取得、工学博士。現在、環境 保全センター助手。主に熱交換器の伝熱特性と液体の 微粒化に関する研究に従事。